#### **DETECTOR FOR SPECTROMETER**

TANAAMI 10/769017

Patent number:

JP2002906

**Publication date:** 

1990-01-08

Inventor:

**BARNARD THOMAS W** 

Applicant:

PERKIN ELMER CORP:THE

Classification:

- international:

G01J3/02; G01J3/36; H01L21/66; H01L27/146;

H01L27/148

- european:

Application number: JP19880290338 19881118

Priority number(s):

Also published as:

艮 EP0316802 (A2) 艮 US4820048 (A1)

EP0316802 (A3) DD283691 (A5)

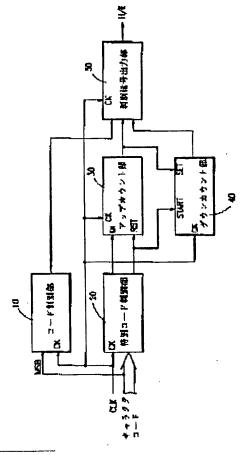
EP0316802 (B2)

more >>

Report a data error here

#### Abstract of JP2002906

PURPOSE: To make a detector applicable to a spectrometer of two-dimensional display, by providing a data station and a lattice. CONSTITUTION: A light beam 17 passed through an incident slit 16 is reflected on a collimator 18 toward a step lattice 20. A spectrum is directed toward the lattice 22 with dispersion directed normally to the lattice 20. A reflected dispersed beam 23 is the spectrum pattern from the lattice 22 arrives at a reflector 26 which focuses the dispersed beam 23 on a first detector 34 through a plane mirror 28 and a lens 30. Furthermore, a dispersion element, preferably a prism 38, is located at an intersection to the lattice 20 is order to pick up that part of radiation thus obtaining a two-dimensional step spectrum in visible range. That spectrum is irradiated and focused through a lens 40 onto a second detector 42. In response to the radiation, the detectors 34, 42 produce signals which are processed through a circuit on a PC board 35 and delivered on lines 44, 46 to a data station 14.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

#### 19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-2906

©Int. Cl. 5 G 01 J 3/02 3/36 H 01 L 21/66 27/146 27/148 識別記号 庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)1月8日

S 8707-2G 8707-2G X 7376-5F

7377-5F H 01 L

H 01 L 27/14

B

審査請求 未請求 請求項の数 22 (全11頁)

❷発明の名称 分光計用の検出器

②符 願 昭63-290338

②出 頭 昭63(1988)11月18日

優先権主張 201987年11月19日 2000 30123025

② 現 者 トーマス・ダブリユ・ アメリカ合衆国コネチカット・ウェストン・クラマー・レ

パーナード ーン 36

願 人 ザ・パーキンーエルマ アメリカ合衆国コネチカツト・ノーウオーク・メイン・ア

ー・コーポレイション ヴェニュー・761

個代 理 人 弁理士 矢野 敏雄

明 細 苷

1 発明の名称分光計用の検出器

- 2 特許請求の範囲
  - 1. 少なくとも1つの原子案子に特有なスペクトル線の2次元表示を生じさせるために放射を受信するクロス分放装置を含む型式の光学分光計に使用される固体アレー検出器にかいて、

そして、選択されたスペクトル線の強度に

関する説出し信号を発生させるために画紫に動作的に接続された読出し装置であつて、サ プアレーの間のチップ内に形成された複数の 電子要素を含んでいる、読出し装置とを有す ることを労欲とする固体アレー検出器。

- 2. 各画素がチップ上に細長いスポット状に定められており、そして各サプアレーは、平行に整列された少なくとも2つの画案からなつているような、特許請求の範囲第1項記載の検出器。
- 各サプアレーが10ないし20画業からなっているような、特許請求の範囲第2項記載の検出器。
- 4. 画素が、チップの前側表面の約1 多以下を 占めるような、特許請求の範囲第1 項形数の 使出器。
- 5. 複数の電子要素が、複数の電子要素の組を 有しており、各組は相応するサプアレーの最 も近い画素に対して動作するように、相応す るサプアレー用として設けられ、そして他の

サプアレーの画業からは絶検されているよう な、特許額求の範囲第1項記載の検出器。

- 6. 電荷店合業子の形状を左すような、特許額 求の範囲第1項記載の検出器。

サプアレーの近くに設けられて、電荷のから 統出し信号を発生するために読出ししい。 一に動作できるように接続された増幅器要量 と、そして著順レジスターかよび読出しの電 スターを通して増幅器要量まで画案からの電 のをシーケンシャルにシフトを置とを有 タイミング信号を受信するシフト接踵とを有

関する統出し信号を発生させるために画案に 動作的に接続された統出し装置であつて、サ プアレーの間のチップ内に形成された複数の 電子要素を含んでいる、統出し装置とを有す ることを特徴とする光学分光計。

- 10. 各画素がチップ上に細長いスポット状に定められており、そして各サプアレーは、平行に整列された少なくとも2つの画素からなつているような、特許請求の範囲第9項配載の 大字分光計。
- 11. 各サプアレーが 1 0 ないし 2 0 画素からなっているような、特許請求の範囲第 1 0 項記載の光学分光計。
- 12. 画案が、チップの前側表面の約1 多以下を 占めるような、特許請求の範囲第9項記載の 光学分光計。
- 13. 複数の電子要素が、複数の電子要素の組を 有しており、各組は相応するサプナレーの最 も近い面架に対して動作するように、相応す るサプアレー用として設けられ、そして他の

しているような、特許請求の範囲第6項記載 · の後出籍。

- 8. 増幅器装置がパッファトランジスターを含んでいるような、特許請求の範囲第7項配成の後出器。
- 9. 少なくとも1つの原子来子に特有なスペクトル線の2次元表示を生じさせるために放射を受信する直交分散装置と、スペクトル線の固体アレー検出器とを含む光学分光計にかいて、検出器が、

退択されたスペクトル線の放射および溶液 するパックグランド放射を受信する光心の 第の2次元アレーをその上に持つ前側設立 であって、画素は領数のサ プアレー中に配置されてかり、各サプアレー は少なくとも1つの画素からなつてかり、 は少なくとも1つの画素からなってかり、 切されたスペクトル線の少なくとも1つに 扱っないの変を出した場所に位置 めされている、 固体チップと、

そして、選択されたスペクトル級の強度に

サプアレーの画楽からは絶縁されているような、特許請求の範囲ボタ項記載の光学分光計。 14. さらにサプアレーのランダムアクセスアドレッシングのための装備を有しているような、特許請求の範囲浦タ項記載の改出器。

- 15. 現荷結合案子の形状をなすような、 特許請求の範囲第9項記載の光学分光計。
- 16. クロス分散後度が、スペクトルを発生させるために放射を受ける第 1 反射格子と、

スペクトルの第1部分は第2反射格子により適体アレー検出器に向かり第1スペクトルパクーンに分散され、またスペクトルの第2部分は第2反射格子によつて散乱されずに通過するよう配置されている第2反射格子と、

第2スペクトルパターンを生じさせるため に第2部分を受ける分散案子と、そして

第2スペクトルパターンを受ける固体アレー第2枚出裔とを有するような、特許請求の 範囲第9項記載の光学分光計。

17. 固体アレー検出器および固体アレー第2検

出語が実質的に同等に形成されているような、 特許請求の範囲第16項記載の光学分光計。

- 18. 第2反射格子は、第1 スペクトルパクーンを実質的に紫外線スペクトルとして生じさせ、また分散来子は、第2 スペクトルパターンを実質的に可視光線スペクトルとして生じさせるような、特許請求の範囲第16項記載の光学分光計。
- 19. 第2反射格子が中央閉口を有し、その中を スペクトルの第2部分が通過するような、特 許請決の範囲第16項記載の光学分光計。
- 20. 2 次元スペクトル設示を生じさせるために 放射を受信する直交分散装置を含む光学分光 計にかいて、直交分散装置が、スペクトルを 発生するために光源からの光線を受ける第1 反射格子と、

スペクトルの第1部分は第2反射格子によ つて第1スペクトルパターンに分散され、ま た高位のスペクトルの第2部分は第2反射格 子によつて散乱させられることなく通過する

#### 従来技術

個々型式の光学分光計は、原子放射分光学、原子吸収分光学かよび天文学で用いられている。一揃いの装置は普通、放射源、個々スペクトル要素を分准し検出するための分光計、かよび分光計からの情報を処理するためのデーターステーションから成つている。

例えば、放射源は、サンプル中の原子核が特色ある原子放射を送出するような、誘導結合されたプラズマ中に供試サンプルを送り込むための接ばであつてもよい。別の例としては、サンプルが風治炉中で蒸発させられ、気体となつたサンプルが、入射された放射のうちのある周波数を吸収して、原子吸収線を生じさせる。同様に、天文学的な放射源も原子放射や吸収線を発生する。

分光計は、回折格子、プリズムおよびその2つの結合による放射の分散を満礎としている。 一般的に、電子的後出装置は放射(エミッション)または吸収線の正確さや測定の迅速さによ よりに配置されている第2反射格子と、第2 スペクトルパターンを発生するために第2部 分を受ける分散業子とを有することを特徴と する光学分光計。

- 21. 第2反射格子は第1スペクトルパターンを 実質的に深外線スペクトルとして生じさせ、 また分散素子は第2スペクトルパターンを実 質的に可視光線スペクトルとして生じさせる よりな、特許請求の範囲第20項配破の光学 分光計。
- 22. 第2反射格子が中央網口を有し、その中を 高位スペクトルの第2部分が通過するような、 特許請求の范囲第20項記載の光学分光計。
- 3 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光学分光計の放射の検出に関するものであり、さらに特定化すれば、スペクトル線の2次元表示を生じさせる型式の光学分光計に用いられる個体アレー検出器に関するものである。

つて、写真フィルムに取つて替わりつつある。 分光計の開発における重大な狙いは検出装健の 改善であつて、供試サンプルまたは他の源にお ける原子核の定量測定上の速度、判得感度、ダ ィナミックレンジ、信号対維音比、に関するも のである。

別の種類の分光計は直接脱み取り法であつて、 そこでは総てのスペクトルが検出装置の様式に 従つて表示されており、個々に潜目されたスペ クトル線を検出することが可能である。今日の 一般にはパックグランド放射が存在するため、発展データーを補正するためにパックグランドの定に用いられる、いっかがのの方法を下からないのがある。今日にかけったは後にいっかができないがある。からはないがある。からはいかがある。ないでは、原子の定じないが、原子の変して、できないでは、できないでは、できないでは、できないでは、できないでは、一般的にパックランに連続のりょうないの位置をシャトでは、そして連続的できないの位置をシャトでは、ないのでは、できないのでは、できないのでは、できないのでは、できないのでは、できないのできない。

そこで2次元パターンに分離される。 このパターンは、個々のスペクトル級を使出するために 個成された2次元候出面上に焦点合わせされる。

実際の電子的光検出器には2つの型式がある。 光電子倍増管は高感度ではあるが、比較的大き く、そのため多数の隣接線を検出するために組 込まれるのは物理的に不可能である。また、多 数の光電子倍増管を使用すると、かなり高価と

 行りことによつて、測定される。

今日使用されている分光計のうち最も高感度 な型式の1つは、2次元におけるスペクトル線 の長示を提供する階段(エシュレ)格子分光器 である。この分光器およびその原理は、米国光 学々会聴 第 3 9,5 5 2 号 ( 1 9 4 9 年 ) の、 0. R. ハリソンによる「回折格子の製造』。 階段 (エシュレ)格子の設計とスペクトルグラフ」 中に説明されている。そのような装置の詳細は 天文学のための半導体機像、 SPIE 第290巻 202号(1981年)におけるD.C. ヨーク, B.B. ジェンキンズ、 P. ザッチノ、 J.L. ローラ ンス、 D. ロングおよび A. サンゲイラによる 「混漑結合素子 (CCD) を用いる階段(エシュレ) 分光計」篩中に与えられている。観略的には、 入射スリットを通過した光は平行にされ、そし て、高程度の回折パターンを生じるように、低 密度の複様のある溝を持つ階段格子に向けられ る。回折されたピームは第2の、より高密度の 牌、またはプリズムを持つ直交格子に向かい、

ている。

呼別な見どころは、11~14、19~42 および142~146ページであつて、そこに は電荷結合素子(CCD)とイメージ感知における それの利用が説明されている。

そのような検出器のための、比較的類似のものとしては、電荷インジェクション素子 (CID) がある。これはモザイクフォーカルプレーン方法論の SPIE 第 2 4 4 巻 2 6 号 (1980年) にかける A.B. クラフインガーかよび G.J. ミチョンによる「電荷インジェクション素子 (CID) 技術のレビュー」の論文中に説明されている。

イメージ感知用 CCD 類および CID 類は、イメージ面の全体エリアをカバーするようにされたビデオカメラのために最初開発された。 それらは、分光計かよび天文学のための他の光学装置中に組み込まれそして有効に利用された。 階段(エシュレ)型分光器にかける後者の利用は、コークその他による前述紙上に提示されており、そこでは512×320 面素の CCD が説明され

ている。その低上で提起された問題は、そのような者子に関する高硫版りノイズである。 ピデオ型式のエリア後出語は、 煮子中の電荷をよび信号のソリッドステートチャンネリングの高密度によると同様、 装価の画案の全アレーからの信号の多様性による結果として、 ノイズ とおい たぬぼという 帳界のあることが示されている。

図ましい形態では、画素はチップの前方表面の1 多以下に構成され、そして進子的構成要素は複数の電子的構成要素の組を含み、各組は相応するサブアレーの画素に隣接する相応するサブアレーに供され、そして他のサブアレーの画素からは絶談されている。

が制限されること、かよび多量の適果のランダムアクセスを得ることが困難であること、などである。

#### 発明の目的

とりして、本発明の主要な目的は、スペクトル源の2次元表示を生じさせる型式の光学分光 計に利用できる、新しい半導体アレー検出器を 退供することである。

別の目的は、ノイズを減少させ、 腐 度を 改 きせ、 ダイナミックレンジを 改 善させ、 続出し データーレートを 減少させ、 そして 画 素 の ラン ゲム アクセス 統出しを 可能とした、 2 次 元 分 光 計 の 新 しい 半 導 体 検 出 器 を 提 供 す る こ と 次 で あ る。 他 の 目 的 は 、 納 得 で き る 価格 で 、 2 次 プトル 表示 の た め の 高 感 度 検 出 器 を 退 供 す る こ と で あ る。

#### 晃明の構成

本発明の前述の目的および他の目的は、 画素 を新しく配列した半導体検出器による本発明の 構成要件によつて達成される。 との検出器は、

#### 宴施例

本発明の検出器が組込まれたスペクトルグラフ装置は、第1回に概略的に示されている。 そこには、全体的に見て、 3 つの要素が示されていり、それらはすなわち放射源10、光学分光計12、そしてデーターステーション14である。

放射源10は、原子累子を全体的に特色づけ

る赤外線、可視なよび/または紫外放射を発生する。例えば、その頃は、供献のサンプル材料がその中に送り込まれている誘導結合プラスマであるかも知れず、あるいは原子案子のエミッション線または吸収液を提供するよう動作する 無鉛炉または類似のものであるかも知れない。 逆に、この頃は天文学的な望遠鏡によつて集め られる、地球外の光浪であるかも知れない。

る。格子 2 2 は、比較的低い分散パワーを持つ 低いオーダーにおいて用いられ、そのクロス配 向により第1格子 2 0 からの当該オーダが 2 次 元スペクトルパターンに分離される。「低いオ ーダー」とは、オーダー 5 以下であつて、しか も 標準的に第1オーダーであることを意味して いる。

格子22からのスペクトルパターン中の、反射された分散線23は、シュミットコレクター24を通過して、凹面球状反射器26に達し、反射器26は分散線を、平面纜28かよび視野平坦化レンズ30によつて、第1 検出器34上に焦点合わせする。計器のこの部分における2次元階段格子スペクトルパターンは、紫外線範囲となるよう選択される。

別の一般的な、または記ましい光学装置も使用される。例えば、一般的なシュミットコレクター24は、「代理人審理予定表第 ID-3762号)にある、出版中の特許中で説明したように非球面形状の格子22によつて健康することも

第1 図を参照すると、入射スリット1 6 を通った光と碌1 7 とは、凹面のコリメーター1 8 で反射されて反射階段(エシュレ)格子2 0 に違する。この格子は比較的低密度の成形は21 と、高光輝角を持つており、公知の、または、リッとによる前述文献中で階段(エシュレ)格子装置のために説明されているような、窒ましい選式のものである。

てきる。

この実施例においては、 直交 ( クロス ) 格子 2 2 は中央閉口部 3 6 を有しており、 放射の約 2 0 多がこれを通過する。 プリズム 3 8 である ことが望ましい分散素子は、 階段格子 2 0 に 隣 して交至した位置にあつて、 放射のこの部分を ピックアップして、 可視範囲における 2 次元階 段スペクトルを提供する。

このスペクトルは照射されて、無色のレンズ4 Dによつて、第 2 検出器 4 2 上に焦点合わせされる。とうして、紫外線と可提範囲を分離するための特別な光学系と検出器に関する利点が得られる。

原子発散 酸放長は変化しないため、それらの相対位置は同一の階段格子分先計にとつては同一である。 検出器 3 4 , 4 2 位、それぞれ印刷回路 (PC) 板 3 5 , 4 3 上に敷せられている。これらの検出器は風射する放射に感応して信号を生じ、それら信号は PC 板上の回路で処理された後、それぞれ線 4 4 , 4 6 上をデータース

テーション14に向かう。 このステーションはサータープロセンサーを有し、 デイスプレイをよび/またはプリントアウトのようなグラフィックまたは敵字形式で情報の適切な堤示を行う。 データーステーション(または P C 板)はまた、次に述べるように、検出器に対して、 それぞれ線48,50上にタイミング 間側信号を提供することも行う。

本発明によれば、そして第2図に示されているように、各域出器34、42は、検出器の前方表面にわたつて焦点が合わせられるスペクトルの小さな部分だけに光感知受信する画案グループまたはサブアレー52を持つ固体集積回路チップ51である。

一般的には、検出器の表面エリアの約1パーセント未満が受信に必要とされるのであつて、 例えば単に約0.1 多が受信できるものとされる のである。選ばれた受信場所は、選ばれたスペ クトル線の焦点に対応しているのであり、なる べくなら、それらは発散源中に存在が期待され

るよう、 1 つのチップ上に設けられて、 紫外線 部分のみが検出器 3 4 として、 また可視部分の みが検出器 4 2 として用いられる。

全体的に、各サプアレーは、 1 つの 画 衆が、 あるいは 2 つか 3 つの隣接した 画来が、 分析さ るいかなる、またそのような総ての案子に関して、原子案子の存在と誰の測定のために十分なものであることが窺ましい。加えて、検出器の他の部分はパックグランド放射の測定を行うために、窒まれるスペクトル線の付近の波長にかける放射を受信するように構成される。

第2回は、本発明によつて放射を受信する検 出器チップ上のアレーの位置を例示したもので ある。

一般的には、このチンプは約15mm四方である。示されている特定のアレーは45の原子来子に対応する120のスペを囲をかけたもので、紫外線のはわ190nmから約400nmであり、可視範囲のそれは400から800nmにあると考えられる。同様なチンプは可側にかいるとは、分光計の2つの分離のチンプとなりないのよりな同じ構造のチンプとないののであるような同じ構造のチンプとないのでは、かられるような同じ構造のチンプとないのでは、分光計の2つに構造のチンプとないのでは、分別に対しているないのでは、かられるような同じ構造のチンプとないのでは、このでは、分別に対しているないのでは、このでは、分別にはいいては、分別にはいいては、分別にはいいては、分別にはいいている。

れるべき原子発散(エミッション)スペクトル 線に相当する放射を受けるように位置決めされ、 寸法決めされる。

前述のように、パックグランド補正のために 1 つはスペクトル様に近いパックグランド放射 を同時に検出する。別の目的は、スペクトル様 に関する利用できる画素位置の範囲を提供する ことであつて、これにより光学系によつて焦点 合わせされる様位はの正確な前もつての決定が 必要でなくなる。

この画素は固体チップの設面上に形成された 光感応スポットである。全体的には、このチッ プ金属は例えばシリコンのような、半導体であ る。この検出器は、電荷注入素子(CID)または、 できれば電荷納合素子(CCD)のような、電荷転 移業子として全体的に分類されている型式の素 子の中から得ることが選ましい。

第 3 凶は、 3 つの画素 5 4 , 5 4 , 5 4 n のサプアレー 5 2 の、本発明によるチップ 5 1 の部分上におけるレイアウトの形状および各画表

からの信号を集めるためにサプァレー間のチップに形成されたいくらか結合した 電子的構成要素の実施例を示している。

基本チップは一般的に適当に不納物添加されたシリコン材で形成される。

光感応適案エリアの各々は、対象としている 波皮において光子の吸収を強化するために、例 えばシリコンニトリド、2酸化シリコンまたは その両方によつて、シリコンコートされて構成 されている。その腱瘘エリアは不透明なマスク でカパーされ、望ましくない光を阻止し、以下 の一般的をCCD 技術を用いて、値々の導体、半 導体および絶縁材料が光電気テヤージを転送し、 そして統出すよりに設計されている。

第3図の実施例においては、 画素54のよう
た、各画素は準電金属層56、 例えばポリシリ
コンまたはアルミニウムによつて囲まれており、
それらは蓄積レジスターを構成する容量性素子
として働き、その下で、 選光された中央部に生
じた電荷が拡散によつて移動し、 あるいは周辺

導電体およびゲート(示されていない)によつ て行なわれる。

・ 成後に、最終の例えば16番目の、第3の導体59mはシリコン基板内に作られた、近くのパッファー増幅器72に接続され、この増幅は光電を増幅して共通路74に出力するが、この時の利得は信号が十分に 電気的 雑 報 の 頭からの信号を避えるようにされている。 館のはまた、共通路に接続されている。 館 オアレー(示されていない)の1つからのパッファトランジスター76をも描いている。

別々の導体倍とトランジスターは、導体リード(金体として46)によつて制御回路60の中の時間的電圧パルス源に接続される。そのような回路はデイジタル論理、例えばさらに別のゲートやシフトレジスター、によつて作られ、そしてチップ上に置かれる。通常の方法で読出すために、減48(または50)、PC板35(または43)かよび線61を通る、コンピューター14からの外部クロック信号かよび他の

サプアレーにおける隣接画案の各々からの第 3 導体 5 g、 5 g・ 5 g n の組は、それら自身、 直交する方向における CCD パケット プリゲード シーケンス中に接続されており、それは集合的 に読出しレジスター 6 1 を構成する一般的 な CCD オーパーラッピングではあるが絶縁された

タイミング信号に関する一般的な 阿期は、スペクトル 線強度の情報を統出すための情報を提供する。 データー処理もまた、 隣接画素 からのパックグランド放射の測定と、 スペクトル 線信号からの波算を含んでいる。 精密な跳出しば公

知放射源に関する校正の後に得られる。さらに ノイズを減少させるためには、チップは、例え ば液体温素またはペルチェ効果冷却器によつて、 冷却されるべきである。

光感応画素の実施のための第2実施例は、画 第54、54···54 n の完全な領域範囲と隣接 電子要素のためのシリコン中に、 埋没したチャ ンネル導体を用いるものである。再び、脳条段 面は対象となる波長にかける光感応のためにコ ートされる。埋没チャンネル技術は例えば、セ ・クイン他による前述書籍中に説明されている。 こうして、各サプアレーは、個別の光センサー が転移ゲートによつて読出しレジスターから絶 緑されているような、リニアアレーとして形成 されることができる。この場合、各画案54を 囲んでいる、第3図の導体5 B は除かれ、そし て電荷は導体58の下に直接集められる。他の 構成の様子、および動作は第3図の実施例と同 等である。との第2の実施例においては画案は さらに互いに接近させることができ、また光感

ランド側定は被検出とシーケンシャルに行うよりも、それと同時に行う方が、速度なよび正確さの点で勝つている。しかも、内部的電子回路の複雑さとコストとは、対象のスペクトル範囲のために検出器を特定化し、そしてチップ上に中央編盤を集約することによつて減少できる。

 応効率を増加させることができる。

本希明のより重要な特徴点は、蓄積レジスタ ー、補捉レジスター、およびパツファトランジ スターを含む、画案からの信号を集めるために チップ中に構成される電子要素が、画素のサブ アレー間のチップ上のスペースを利用している 点である。とれはまた、電子要素の各組が相応 **するサナアレーに直接的に結合して動作でき、** サナアレーの画界に接近できて、しかも近くの そして他の総ての他のサプテレーの画案から絶 緑されることを可能とし、とうして相互容益効 果を減少させる。全体的には、付減している質 子婆素は画素エリアから約2画素長の炬離以内 **に設けられるべきである。漏話やノイズレベル** の減少による感度の実質的改善は、こうして行 なわれる。改符された信号/ノイズ比がよびど イナミックレンジを持つことによつて、多数の 光電子倍増管による実質的を高コストを要する ととなく、光電子倍増管を用いた場合の往能レ ペルに近づくことができた。さらに、パツクグ

分離された常外線と可視スペクトルを提供するための、ここで説明された分光計接置は、スペクトル線を得ることにおいて精密さを示すことができる。これは本発明のアレー検出器にとって特別に有益なことである。

本発明は、これまで特定の実施例を参照しながら詳細に説明されてきたが、本発明の精神やよび特許請求の範囲の内において種々の変更や変形が可能であることは当業技術者には明らかであろう。このため、本発明は単に、特許請求の範囲またはそれらと同等の範囲によつてのみ制限されるべきものである。

発明の効果

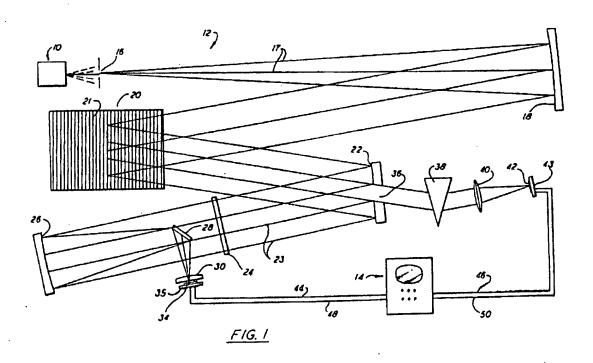
本発明により、 2 次元 表示式の分光計に利用できる、半導体アレー検出器を提供できる。

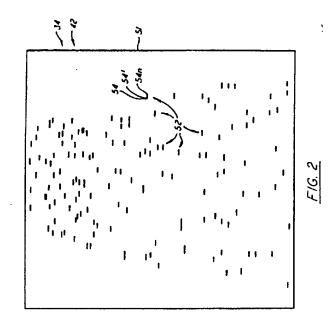
#### 4 図面の簡単な説明

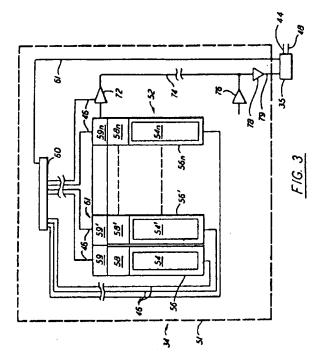
第1 図は、検出器と組み合わせられた光学分 光計の直交部分を含む、スペクトルグラフ装置の概略図であり、第2 図は、本発明による、面 条のサプアレーを示した、検出器の前側表面の 概略図であり、第3図は、サプアレーかよび結合する電子要素の1つの実施例を示す、詳細構成図である。

10…放射源、12…分光計、14…データーステーション、16…入射スリント、17… 緑、18…コリメーター、20…階段格子、 21…樗、22…格子、23…緑、24…コレ クター、26…反射器、28…平面鏡、30… レンズ、34…検出器、35…PC板、36… は出器、43…PC板、40…レンズ、42… 後出器、43…PC板、44、46、48、 50…線、51…テップ、52…サブアレー、 54…簡素、56…金属層、58…導電層、 59…層、60…削御回路、61…レジスター、72…増幅器、79…線。

代理人 弁理士 矢 野 放 堆 配割







# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.